

16·1
5157

东北農学院農業機械系
公差及技術測量實驗指導書

机器修理教研組

1956

实验規則

1. 實驗前必須按實驗指導書預習，要求初步了解實驗目的，測量原理，儀器構造以及實驗進行步驟。未預習者，不能參加實驗。
2. 進入實驗室前應戴好工作袖套，除必要書籍外，其它衣物不得攜入室內。
3. 本實驗室設備均為貴重儀器，凡與本次實驗無關和非教員指定學習的儀器，一概不許動手。
4. 在實驗前應先檢查所用的儀器，如有損壞或短缺者應報告指導教師。在實驗過程中應特別細心地來操作（避免儀器損壞）。實驗完畢必須將儀器進行徹底保養（以防儀器生鏽）並放回原處，請指導教師檢查。
5. 實驗同學應按規定時間進行實驗，不遲到，不早退；並准时結束實驗，以免影響別班同學實驗。游標卡尺的游標刻度與主尺刻度成倍數關係，其倍數精度有 0.1 、 0.05 及 0.02 公厘三種。
6. 實驗報告應當堂交入，如有特殊情況者須經指導教師同意後，始准帶回去做，並必須於翌日由課代表或本人交到教研室。
7. 除病假外，一概不給補作實驗。
8. 遇有未尽事宜得隨時修改。

1—主尺； 2—游標卡尺； 3—游標框架； 4—游標框架； 5—游標； 6—尺架； 7—微調螺絲。

圖1 游標卡尺

8. 游標量具讀數原理。
主尺與游標的相互關係，它很簡單可用一般算式說明：

$$x = \frac{a}{b}, \quad b^2 = ab - 1, \quad L = ab^2 = ab(ab - 1)$$

目 錄

1. 實驗規則	1
2. 實驗一：游標量具的应用	1
3. 實驗二：內徑千分表的应用	4
4. 實驗三：機械比較儀與指示千分尺的應用	6
5. 實驗四：光學比較儀的應用	9
6. 實驗五 A：用雙管顯微鏡測量表面光潔度	13
7. 實驗五 B：角度與錐度的測量	18
8. 實驗六 A：千分尺的應用	20
9. 實驗六 B：表面幾何形狀與相互位置偏差的檢驗	23
10. 實驗七 A：利用塊規調整可調節式卡規	26
11. 實驗七 B：滾動軸承的檢驗	29
12. 實驗八：工具顯微鏡的應用	31
13. 實驗九 A：齒輪齒厚的測量	36
14. 實驗九 B：齒輪公法線長度的測量	39

實驗一

游标量具的应用

§ 1. 實驗目的：

- 熟悉游标量具的類型，構造及其讀數方法。
- 掌握使用游标量具的技能。

§ 2. 游标量具概述：

1. **類型：**游标量具按其用途可分為三種：(1) 游標卡尺，(2) 游標高度尺，(3) 游標深度尺。游標卡尺測量內外徑。游標高度尺主要用於測量高度，但亦可作划線用。游標深度尺用於測量深度。游標量具的游標刻度值視需要情況而不同，其讀數精度有 0.1, 0.05 及 0.02 公厘三種。

2. **構造：**游標量具的構造及各部分的功用可參考圖 1, 2 及 3。

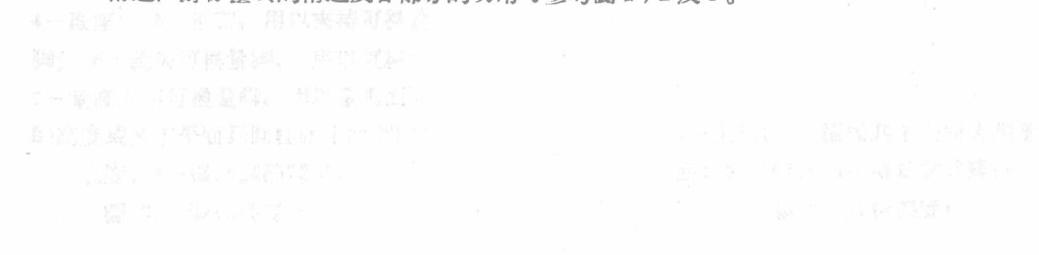


圖 1 游標卡尺
1—主尺； 2,5—內尺寸測量腳； 4—游標框架； 3,6—外尺寸測量腳；
7—游標； 8—壓緊螺絲； 9—微量調節螺母。

圖 1 游標卡尺

3. 游標量具讀數原理：

主尺與游標的相互關係，參閱圖 4 並可用一般算式說明。

4. 読數方法： $n = \frac{a}{l}$, $a' = ra - l$, $\ell = na' = n(ra - l)$

游標量具讀數方法：將游標移到與主尺刻度對齊處，再根據上述公式計算出讀數。

1—主尺； 2—游标； 3—游标框架；
 4—底座； 5—框架，用以夹持可换量脚； 6—镜头可换量脚，用以划线；
 7—量高度用可换量脚，用以量两面间
 的高度或量下平面到圆柱面上面间之
 高度； 8—微动调节螺母。

圖 2. 游标高度尺

1—主尺；2—橫樑其下表面為測量面；3—游標；4—微動調節螺母。

圖 3 游标深度尺

式中：

一为游标刻度总长度;

a—主尺的刻度間距;

a' —游标尺的刻度间距:

1—游标刻度值:

n—游标刻線格數：

α —模数(一般用1与2)

例：已知 $i=0.05$ 公厘， $a=1$ 公厘， $r=2$ ，求 η ， a' 及 t_0 。

$$n = \frac{a}{1} = \frac{1}{0.05} = 20$$

$$a^2 = r^2 - (l - 2 \times 1)^2 = 0.05 = 1.95 \text{ 公厘}^2$$

$$l = na' = 20 \times 1.05 = 21 \text{ 公厘}$$

4. 讀數方法

所有游标量具讀法均相同。今以游標卡尺為例來說明：將機件夾入量腳間之後，應首先確定主尺

另線與游標尺另線間的整數值（公厘數）；其次再確定游標上第幾條線與主尺刻線相重合，以游標上重合的線乘以游標尺的刻度值，即得小數部份數值。

內徑千分表的应用

§ 1. 実驗目的：

1. 認識內徑千分表的構造，並選擇它的讀數。

2. 學會用內徑千分表測量零件之圓形狀的方法。

§ 2. 儀具與試件：



圖 4

圖 4 中 6. r. e 及 3. 為測量另件時主尺與游標的相對位置。今以 2 說明，所用的游標刻度值為 0.05 公厘，游標另線與主尺另線距離為 80 公厘，游標第 7 條線與主尺刻線重合，則另件尺寸為：

$$80 + 7 \times 0.05 = 80.35 \text{ 公厘。}$$

§ 3. 實驗步驟：

1. 使用前必須檢查量具的正確性，使兩量腳接觸（靠攏），若游標和主尺的另線不重合時則應記下其誤差，在實際測量數值中消去。

2. 利用游標卡尺測量二個拖拉機上另件，用游標高度尺和深度尺各測量一個另件，並用鉛筆畫草圖，把測得的尺寸標註在草圖上。為了減少測量誤差，每個尺寸必須測 3—4 次，取其平均值作為測量結果。

3. 測量時另件被夾在兩量腳之間其松緊程度（測量壓力）需靠感覺來確定；即另件應能均勻的沿量腳移動，但無活動間隙，否則會影響測量的精確性。

§ 4. 思考問題：

1. 游標量具有那些缺點？
2. 用游標卡尺測量內徑時應該怎樣來讀數？
3. 用游標高度尺測內孔高度時怎樣來讀數？

內徑千分表在壓縮和飛機起落架座圈中應用最廣；它屬

於測量孔的直徑。其形狀和各部分的作用見圖 1 及其說明

說明。此量具之固定量桿 3 可以換換，以適用於不同直

徑孔，3 與 4 的滑移裝置可以更換，以適用於不同直

徑孔。此量具發明者為 S. W. 約翰遜，因此得名。

此量具在飛機起落架座圈上應用時，其工作原理與

在壓縮機上應用時完全相同。在壓縮機上應用時，其工

作原理與在飛機起落架座圈上應用時完全相同。在壓縮

機上應用時，其工作原理與在飛機起落架座圈上應用時

完全相同。在壓縮機上應用時，其工作原理與在飛機起落

架座圈上應用時完全相同。在壓縮機上應用時，其工

實 驗 二

內徑千分表的应用

§ 1. 實驗目的：

1. 熟悉內徑千分表的構造，並獲得使用它的技能。

2. 掌握測量發動機缸套尺寸與幾何形狀的方法。

§ 2. 量具概述：

各部分功用說明：

1—曲桿，能繞軸 10 擺動；

2—活動量桿；

3—固定量桿；

4—底板；

5—千分表護殼；

6—長管；

7—千分表；

8—鋼珠；

9—傳動長桿；

10—軸；

11—絕熱外套；

12—彈簧，用來確定測量壓力及

使長桿 9 經常保持與曲桿 1

接觸。

13—護殼固定螺釘；

14—定心裝置；

15—彈簧。

圖 1 內徑千分表

內徑千分表在農場和拖拉機站修理廠中應用很廣；它用來測量孔的直徑。其形狀和各部分的作用見圖 1 及其圖旁說明。此量具之固定量桿 3 可以更換或調節，以適應所測量的孔徑；2 與 3 的軸線適為定心裝置 14 的中垂線，因此量孔時，此定心裝置保證了 2 與 3 的軸線必定經過圓心，所以在量孔時只須左右擺動（見圖 2），讀出它的最小讀數，即為測量數值。

§ 3. 實驗步驟：

1. 在使用內徑千分表以前必須選擇合適的固定量桿，在安裝時必須使未被壓縮的活動量桿加上固定量桿后的長度，能大於所測量孔的直徑約 2~3 公厘。

2. 用千分尺將量桿對到所測量孔的名義尺寸（如缸套的標準尺寸或經上次修理后的修理尺寸），轉動千分表表盤使另線對準指針，並記下小指針所指的數字。

3. 將測量桿伸入缸套時，必須用手將活動量桿壓縮，待量桿進入缸套後才可把手放开，以避免量頭的磨損。

4. 測量位置：對新的（標準的或修復后的）缸套可取三個截面內的兩個彼此垂直方向測量 6 點。而對磨損后的缸套，由於各地帶的磨損程度不同，必須按照規定的地帶進行測量，第一處距缸套上緣 25 公厘，第二處距缸套上緣 80 公厘，第三处在缸套中部，第四處距缸套下緣 80 公厘；在每一處按側壓方向和小軸方向各量一點。注意在缸套內移動內徑千分表時，必須將它略作傾斜，以防止量頭的迅速磨損。

5. 將測量結果填入報告表內，並計算其橢圓度和錐度，最後作出適用性的結論。

圖 2 用內徑千分表測量孔徑

§ 4. 思考問題：

1. 用內徑千分表來測量孔徑是屬於哪種測量方法？
2. 進行測量時为什么要左右擺動？應該怎樣來讀取它的測量數值？
3. 缸套的橢圓和錐度應該怎樣計算？

其傳動比長 = $\frac{L}{S}$ 。

式中：

實 驗 三

機械比較儀與指示千分尺的應用

為 0.1 公厘，則各傳動比長 = 1.000 也就足夠保證精度。

為 0.001 公厘。

§ 1. 實驗目的： 研究機械比較儀與指示千分尺的構造、原理和操作方法。

熟悉機械比較儀與指示千分尺的構造及其原理，並獲得使用它的技能。

§ 2. 仪器概述：

1. 機械比較儀：

比較儀的類型很多但其操作方法並無很大區別，本實驗只舉一種常用的橫桿式機械比較儀為例加以說明。

(1) 構造：機械比較儀的形狀及其各部分的功用參考圖 1 及其圖旁說明。

各部分功用說明：

1—指示表，刻度值為 0.001 公厘或 0.002 公厘；

2—支臂；

3—指示表固定螺絲；

4—測量頭；

5—測量頭提升槓桿；

6—工作台；

7—工作台水平調節環；

8—固定螺絲，用以固定環 7；

9—工作台固定螺絲；

10—工作台升降微動調節螺母；

11—主柱；

12—支臂固定螺絲；

13—支臂升降調節螺母。

圖 1 機械比較儀

(1) 本儀器於工作台上有一孔，用以支撐千分尺頭，千分尺頭與千分尺頭座面接觸，並應

(2) 原理：此種比較儀單純利用槓桿機構原理而製成的，其機構如圖 2：其上刃口 1 是擺動的，量桿 2 是由二片彈簧片 3 來支持，螺旋彈簧 4 使上下二菱形刃口徑常與中間體 V 形槽緊緊的保持接觸；此彈簧保證測量壓力並減少振動和衝擊，但中間體的與 V 形槽經常壓着和擺動，因此很易磨損。

$$\text{其傳動比 } K = \frac{L}{a}.$$

式中：

L ——指針尖到上菱形刃口的距離；

a ——二菱形刃口之距離。

一般比較尺上其刻度間距為 1 公厘如 L 為 100 公厘， a 為 0.1 公厘，則 $K = \frac{L}{a} = \frac{100}{0.1} = 1,000$ 也就是說其刻度值為 0.001 公厘。

其產生誤差的主要原因，是由於量桿的直線位移和指針的角位移不成正比。

2. 指示千分尺：

(1) 構造：指示千分尺的構造和各部分的功用見圖 3 及圖旁說明。

(2) 原理：除了附加一系列槓桿、指針、標尺外，其原理基本上與千分尺相同。附加槓桿其傳動比為 550，標尺刻度

圖 2 指示表的構造

各部分功用說明：

- 1—量桿； 2—傳動槓桿；
- 3—扇形齒輪； 4—盤香彈簧；
- 5—彈簧（保持測量壓力 700 ± 200 克）；
- 6—槓桿（限制量桿 1 不致被彈簧彈出，並能使量桿 1 異開工作件）；
- 7—刻度套筒； 8—螺絲測桿。

圖 3 指示千分尺的構造

間距為 1.1 公厘。因此其刻度值為 $i = \frac{C}{K} = \frac{1.1}{550} = 0.002$ 公厘。

式中： C ——刻度間距，公厘；

K ——傳動比。

§ 3. 實驗步驟：

1. 用機械比較儀測量另件：

- 1) 按被測量另件的名義尺寸組成塊規組，並選擇合適的測量頭。
- 2) 工作台水平位置的檢查可利用較精密的水平尺來測定，正確者則水平尺上的水泡應在刻線的中央，否則應調節工作台水平調節環 7（參考圖 1），直到水平為止。
- 3) 將塊規放在工作台 6 上，利用支臂升降螺母調節支臂，使測量頭剛剛與塊規表面接觸，注意勿使支臂急劇下落以免損壞儀器。固定住支臂，然後用螺母 10 微量上升或下降工作台直到指示表針指另線為止。將所有各固定螺絲扭緊，再檢查指針有否變動，如有變動，則應重新調節。
- 4) 利用測量頭提升槓桿，提起量頭取下塊規。

5) 按被測量零件的上下偏差數值，調節指示表上的小紅針。可將后部小蓋抽開，松開固定螺 鋼進行調節。

6) 测量位置: 可取三个截面的两个彼此垂直方向测量 6 点, 每点至少测量 3 次, 取其平均值。在两端所选的截面距边缘不得少於 2 公厘。

2. 用指示千分尺测量零件。

1) 用指示千分尺自带的标准桿夾在二測量端面之間，正确者螺絲測桿始線應與刻線套筒另線相重合，同時側面表盤中指針正指在標尺另線位置，否則應進行調節。

2) 取下标准桿。按被測另件的上下偏差調節表盤中的小紅針。

3) 將千分尺調整到被測零件的名義尺寸並固定之。

4) 卡入或取出另件时，必須用机鉗使槓桿6撥开量桿以免损坏測量端面和另件。

§ 4. 思考問題：

1. 指示千分尺的測量壓力由誰來控制？

2. 你对传动比与刻度间距和刻度值之间的关系是怎样理解的?

3. 你有否熟悉了根据另件的公差和尺寸，來选择量具的方法？(应用圖 4、5 与 6)。

圖 4 測量外徑的量具選擇

圖 5測量內徑的量具選擇

圖 6 測量深度的量具選擇

实 驗 四

光学比較仪的应用

§ 1. 实驗目的：

熟悉立式光学比較仪的構造及其原理，並獲得使用它的技能。

§ 2. 仪器概述：

仪器刻度尺有 ± 100 分划，每分划代表 0.001 公厘（即其刻度值），故刻度尺的測量範圍為 ± 0.1 公厘。仪器的最大測量極限（用塊規作比較度量）为 180 公厘。其指示誤差極限：在 0.06 公厘內任何一段長不应超过 ± 0.2 公微；大於 0.06 公厘的長度內不超过 ± 0.3 公微。

立式光学比較仪適用於測量下列几种标准工件：

- (1) 測量較精密的圓柱形工件；
- (2) 測量光滑的極限柱塞驗規；
- (3) 測量 5 和 6 等的塊規尺寸或檢驗 3 和 4 級塊規的精确度。

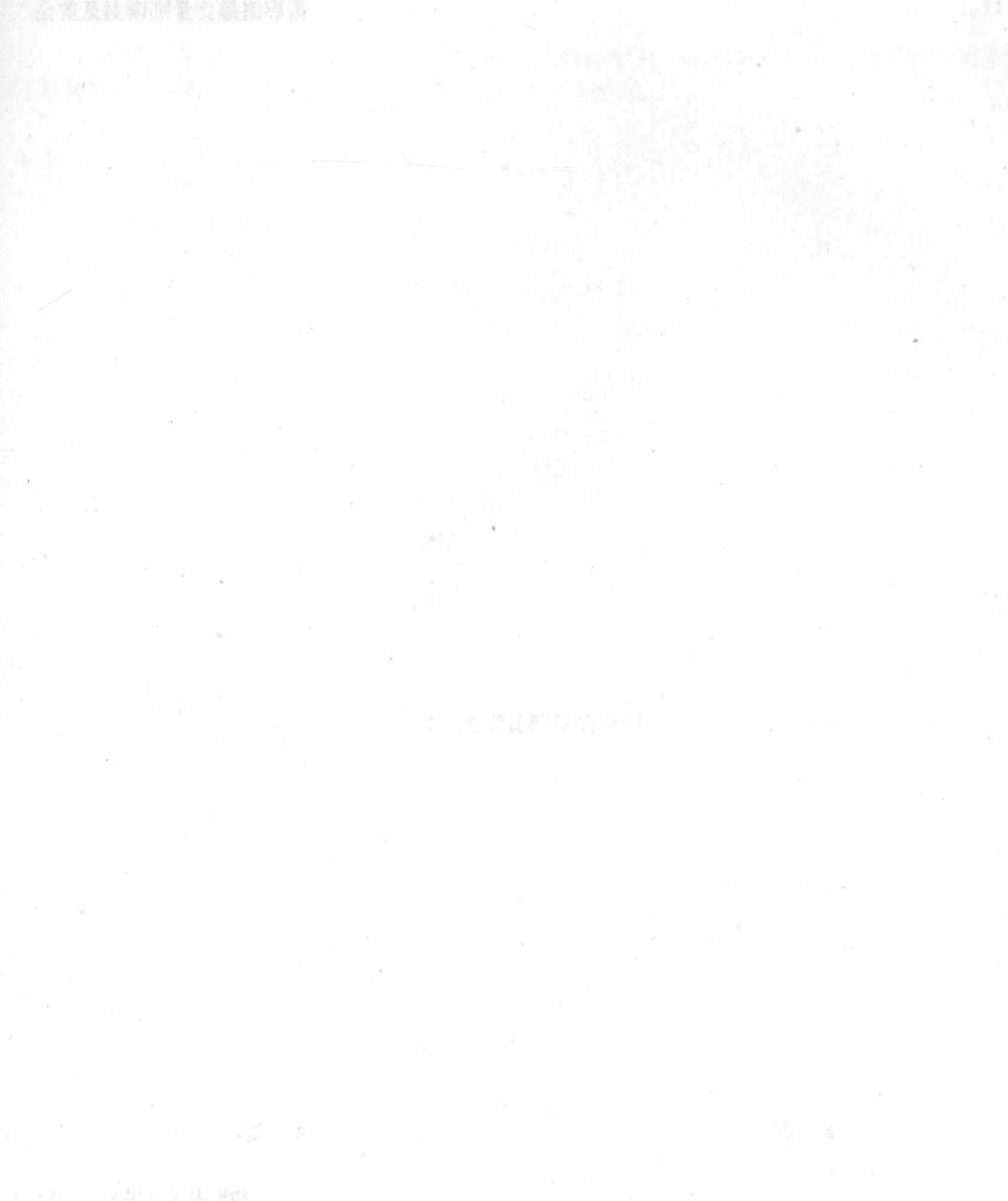
立式光学比較仪的形狀和各部分的作用見圖 1 及其圖旁說明。

其原理系利用光線反射現象而產生放大作用。光線自光源投射到刻線鏡片 A 处后，將刻線鏡上刻度尺之尺影經過透鏡（使光線变为平行光線）投射到反射鏡上；於是反射鏡又將尺影經透鏡反回到刻線鏡片上之空白处（B 处）構成尺影（此即目鏡中所見到的刻度尺），見圖 2(a)。若反射鏡被工件抬高（或降低）而轉一小角度时，则反射回來的尺影即將与水平位置（有一固定的指标線）錯开一段距离（上或下），此距离即代表工件之偏差，見圖 2(b) 透鏡到刻線鏡間之距离为焦点距，若令 F 为焦点距，a 为反射鏡之支点到測量桿間距离，S 为工件的尺寸差，則放大比值：

$$K = \frac{2F}{a} \cdot S$$

光学比較仪备有三种測量头：即球面形、平面形及刀刃形。測量平面或圓柱面时选用球面測量头，測量小於 10 公厘的圓柱体工件时用刀刃式測量头；平面測量头則是在測量滾珠时才採用。若工作台不与測量桿垂直，則用平面測量头測量时将会產生誤差，見圖 3。

工作台与測量桿的垂直度可用端面塊規檢驗。其方法系用 10 公厘厚的端面塊規与平面測量头齊触一小部分，如圖 4 中的第一个位置，將投影幕上的刻度对准另位；而后將塊規轉動 90° （即圖 4 中的第二个位置），檢查其是否对准另位，若發生变化，表示工作台有傾斜，需進行微量調節；一直要調整到如圖 4 中的 4 个位置都接近对准另位，其誤差不大於 0.5 公微为止。



3. 安裝步驟

各部分功用說明：

- 1—燈（光源）； 2—支臂固定螺絲； 3—支臂； 4—支臂上下調節螺母。
5—底座； 6—工作台； 7—工作台調節螺絲； 8—測量頭； 9—測量頭提升槓桿；
10—鏡管體； 11—鏡管體固定螺絲； 12—鏡管體上下微量調節
螺絲； 13—刻度尺微量調節鈕； 14—投影幕； 15—閉鎖鉗； 16—光源射
入筒。

圖 1 立式光学比較仪

1. 將測量量桿（用提升裝置）移去塊規，換上鏡頭零件。每個零件取三個範圍內的三個
垂直方向上測量 6 點，取其最大和最小的尺寸填入報告表內。

§ 4. 思考問題：

1. 你對光學比較儀的原理是怎樣理解的？
2. 如何來調節光學比較儀的零位？
3. 立式光學比較儀和臥式光學比較儀的主要區別在那裏？
4. 你能否舉出一些汽車在機上的零件需要用光學比較儀來測量的例子嗎？

圖 2 光學比較儀的原理

圖 3

圖 4

§ 3. 實驗步驟：

1. 根據被測工件的名義尺寸來選擇塊規並組成塊規組。
2. 選擇合適的測量頭。
3. 將塊規組放在工作台上，調節測量桿的高度（松开支臂固定螺絲 2，旋轉螺母 4），使測量
桿與塊規接觸，直到投影幕上看到刻度為止（調節時應特別注意，勿使測量桿急劇下降的尤其是當測
量與塊規即將接觸時，易使儀器和塊規遭受損壞），而后旋緊固定螺絲 2。再用微量調節螺絲 12 調
節刻度尺位置使對準另位，並用螺絲給予 11 固定；若固定時刻度尺位置稍有變動，可用鉗 13 作微
量調節。

4. 提起测量桿(用提升槓桿), 移去塊規, 換上被測另件。每個另件應取三個截面內的兩個彼此垂直方向上測量 6 點, 取其最大和最小的尺寸填入報告表內。

§ 4. 思考問題：

1. 你对光学比較仪的原理是怎样理解的?
 2. 如何來調節光学比較仪的另位?
 3. 立式光学比較仪和臥式光学比較仪的主要区别在那里?
 4. 你能否舉出一些汽車拖拉机上的另件需要用光学比較仪來測量的例子嗎?

实验五

用双管显微镜测量表面光洁度

§ 1. 实验目的：

1. 掌握使用双筒显微镜的技能。
2. 熟悉评定表面光洁度的标准。

§ 2. 仪器概述：

双筒显微镜适用于测量 $\nabla_3 - \nabla \nabla \nabla_9$ 级表面光洁度，其所测得表面光洁度数值用 H_{cp} 表示。此仪器是根据光截面法原理而制成，其形状和各部分的功用见图 1 及图旁说明。

各部分功用说明：

- 1—支臂；
- 2—对物镜焦距（镜头上下微动，调节手柄）；
- 3—镜头体；
- 4—目镜测微尺外壳；
- 5—目镜；
- 6—目镜测微尺固定螺丝；
- 7—目镜测微尺刻度套筒；（4,5,7总积目镜测微尺）
- 8—对物镜头；
- 9—工作台；
- 10—纵横移动千分尺，以标示工件移动距离；
- 11—支臂固定螺丝；
- 12—光源；
- 13—支臂上下调节螺丝；
- 14—光路投射管镜头焦距调节环；
- 15—光路投射位置调节钮，它可使光路投射管以枢轴 16 为中心摆动，以便使光带位于目镜视界中央；
- 16—枢轴；
- 17—投射光路镜头。

图 1 双筒显微镜

其測量範圍決定於所選擇的鏡頭。測量較高的表面光潔度時選用小焦距的鏡頭；反之，則用大焦距鏡頭。選擇鏡頭時可根據下表：

表 1

物鏡放大倍數	視測範圍（公厘）	所能測得的微測不平度的高度	
		H_{cp} （公微）	ГОСТ 2759~51
60×	0.3	0.5~1.5	▽▽▽ ₁₀ ~▽▽▽ ₈
30×	0.6	1.5~5	▽▽▽ ₈ ~▽▽▽ ₆
14×	1.3	5~15	▽▽▽ ₇ ~▽▽▽ ₅
7×	2.5	15~50	▽▽▽ ₅ ~▽▽▽ ₃

§3. 測量原理：

利用光截面法測量表面光潔度的原理如圖 2 所示。系將一條狹長光線與表面成 45° 投射到表面上，在對面也是與表面成 45° 的方向（與投射光線成 90° ）觀察，則表面糙度之光影構成如圖中的一條白色光帶。如果能將光影的高度測出，即可算出表面之實際糙度。

$$\text{實際糙度高} = \text{光影高度} \times \cos 45^\circ$$

圖 2 光截面法原理

光影起伏的高度可用目鏡測微尺來測量。圖 3 是目鏡測微尺的構造示意圖。標線與十字線系刻在同一玻璃片上，用螺絲與刻度套筒相連；旋轉刻度套筒時，標線與十字線即隨之向其軸向移動。字標是刻在另一玻璃片上的，不隨標線與十字線移動，用以記錄套筒旋轉的圈數；標線在字標上移過一格，表示套筒已轉過一圈。套筒斜面上等分成 100 刻度，其刻度值為 0.01 公厘。

測量時將目鏡千分尺繞鏡筒旋轉，使目鏡內十字線之一與光帶平行，並與光影之峯頂相切（如圖 4 a），然後旋轉套筒切於谷底（如圖 4 b）。十字線所移動的距離可由刻度套筒上讀出；但十字線移動之軌跡系成 45° 斜向移動（如圖 4 c，十字線中心之移動軌跡為 oo' ）。因此光影高度（頂峯至谷底